AlGaN 合金的原子层沉积及其在量子点敏化 太阳能电池的应用^{*}

刘恒¹) 李晔¹) 杜梦超¹) 仇鹏¹) 何荧峰¹) 宋祎萌²) 卫会云¹) 朱晓丽¹) 田丰¹) 彭铭曾¹) 郑新和^{1)†}

1) (北京科技大学数理学院, 磁光电复合材料与界面科学北京市重点实验室, 北京 100083)
 2) (惠州学院电子信息与电气工程学院, 惠州 516007)
 (2023 年 1 月 29 日收到; 2023 年 4 月 28 日收到修改稿)

本文探究了 e 面蓝宝石衬底上 AlGaN 三元合金的等离子增强原子层沉积生长,同时结合量子点敏化太阳能电池的制备,研究了 AlGaN 合金的作用. AlGaN 三元合金在原子层沉积过程中,薄膜与衬底的界面以及带隙都与 Al组分有关. 高 Al组分时, AlGaN 合金薄膜与衬底之间有较好的界面,然而 Al组分降低时,界面变得粗糙.原子层沉积制备的 AlGaN 合金具有较高的带隙,与薄膜内的氧含量有关.随后,将 AlN/GaN 循环比例为 1:1 的 AlGaN 薄膜分别制备 CdSe/AlGaN/ZnS 和 CdSe/ZnS/AlGaN 结构电池并进行了量子点太阳能电池的制备和分析.结果发现,AlGaN 对量子点和 TiO₂ 有修饰钝化作用,可以包裹和保护 TiO₂ 和 CdSe 量子 点结构,从而避免了光生载流子的复合.这种修饰作用也体现在改善量子点太阳能电池的开路电压、短路电流、填充因子和光电转化效率方面,尝试从原子层沉积制备的 AlGaN 薄膜在改变载流子传输方面进行讨论.

 关键词: AlGaN, 等离子体增强型原子层沉积, CdSe 量子点, 太阳能电池

 PACS: 77.84.Bw, 81.15.-z, 73.63.Kv, 88.40.H

 DOI: 10.7498/aps.72.20230113

1 引 言

由于氮化物半导体在光电子和功率电子器件中的广泛应用前景,在过去的几十年里,Ⅲ族氮化物半导体的二元化合物 (AlN, GaN 和 InN)、三元合金 (AlGaN 等)和四元合金 (InAlGaN)的生长与表征被大量研究^[1-6]. 三元氮化物半导体可以实现 0.7—6.2 eV的带隙调节^[7]. 其中, 纤锌矿结构的 AlGaN 合金半导体具有直接带隙, 通过改变 Al的组分,能够实现 3.4—6.2 eV带隙的连续可调, 对应的波长范围为 200—365 nm, 适用于深紫外光

电器件. 例如探测器、发光二极管以及高电子迁移 率场效应晶体管等, 同时在医疗、杀菌、光催化等 领域有广泛的应用^[8-12].

对于Ⅲ族氮化物半导体的制备,通常采用的方法是金属有机化学气相沉积和分子束外延^[13,14]. 然而使用这两种方法进行 III 族氮化物的生长通常需要较高的温度 (高于 500 ℃),使得在很多领域受到许多限制. 例如,常用的柔性衬底聚甲基苯烯酸甲酯 (PMMA) 和聚乙烯对苯二甲酯 (PET) 无法承受 500 ℃ 以上的温度,这就对柔性技术的产业化提出挑战. 而光伏领域中常用的掺氟的二氧化锡 (fluorine doped tin dioxide, FTO) 和氧化铟锡

* 国家重点研发计划 (批准号: 2018YFA0703700)、国家自然科学基金青年科学基金 (批准号: 52002021) 和中央高校基本科研业务费 (批准号: FRF-IDRY-20-037) 资助的课题.

© 2023 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†] 通信作者. E-mail: xinhezheng@ustb.edu.cn

(indium tin oxides, ITO) 衬底则完全无法在高温 下进行相关的器件制备.并且随着集成电路集成度 的不断提高,器件的特征尺度不断缩小——目前 5 nm 工艺已经量产, 且正向 3 nm 和更小的尺寸 进行发展,所以在高深宽比的结构上实现薄膜的 超薄均匀沉积就显得尤为重要[15].原子层沉积 (atomic layer deposition, ALD) 技术能够在较低 温度下进行非晶、多晶甚至单晶薄膜的生长,可在 高深宽比结构上进行超薄薄膜的共形均匀沉积.此 外, ALD 能将薄膜厚度精确的控制在原子级别, 并 且可以对薄膜的化学计量比进行方便的调节.不同 于传统 ALD, 等离子体增强原子层沉积 (plasma enhanced atomic layer deposition, PEALD)通过 引入高能等离子体,对衬底表面进行活化,从而可 以进一步降低沉积温度[16]. 目前国内已经有很多 关于 PEALD 在不同衬底上进行 AlN, GaN, InN 的生长过程研究[17-24],并且通过对衬底的预处理, Liu 等^[25]已经实现在 350 ℃下 GaN 的单晶生长. 由它们组成的 AlGaN 和 InGaN 也有报道. 在低于 500 ℃ 的温度下, Nepal 等^[26] 通过等离子体辅助 原子层外延 (plasma assisted atomic layer epitaxy, PA-ALE) 制备 AlGaN, InGaN 和 AlInN 薄膜, 通 过改变二元氮化物的循环比例,实现了不同化学计 量比的三元氮化物的生长. Rouf 等^[27] 通过 ALD 将 In 和 Ga 前驱体用一个脉冲引入沉积室内, 实 现 In_{0.5}Ga_{0.5}N的沉积,并且在 SiC 衬底上实现 In_rGa1-rN 的外延. Choi 等[28] 通过热 ALD 在 342 ℃ 下进行了高 Al 组分 (Al/Ga ~ 5.5) 的 AlGaN 薄 膜生长探究. 目前关于 AlGaN 的生长一般在 300 ℃ 以上, 本文在 300 ℃ 下探究 AlGaN 的生长.

由于使用 PEALD 可低温沉积氮化物, 国内外研究了其在太阳能电池方面的应用. 因为 GaN 能实现大量掺杂从而增强电子注入, 所以 Ergen 等^[29]选择其作为钙钛矿太阳能电池的传输层. Wei 等^[30]提出将 PEALD 低温沉积的 GaN 薄膜作为电子传递层引入到钙钛矿太阳能电池中, 通过促进 FTO/钙钛矿界面的复合, 器件效率也从 10.38% 显著提高到 15.18%. Wei 等^[31]通过 PEALD 引入超薄 AlN 涂层来修饰 TiO₂/量子点 (quantum dots, QDs)/ 电解质的界面, 提高量子点敏化太阳能电池 (quantum dot-sensitized solar cells, QDSCs) 的开路电压 (open circuit voltage, V_{oc})和光电转换效率 (photoelectric conversion efficiency, PCE). 通过优化,

发现引入5个ALD循环的AlN, QDSCs由 Voc = 619 mV 和 PCE = 8.27% 分别提升为 679 mV 和 9.31%. 李晔等^[32] 通过 PEALD 引入超薄 InN 促 进 QDSCs 的载流子输运,显著提升了填充因子 (fill factor, FF) 和 PCE. 其中, 200 ℃ 下 10 个 ALD 循 环的 InN 薄层对 QDSCs 的提升最大, FF 为 69.98%, PCE 为 5.47%, 高于参比电池的 FF(62.37%) 和 PCE (4.68%). 然而, 使用三元合金应用的报道仍较少[33], 由于 AlGaN 具有更宽的带隙,这应该对 QDSCs 中空穴和电子的抽取和转移更有利.因此,在上述 AlGaN 研究的基础上, 进一步探索了在 QDSCs 方 面的应用. 提出利用 PEALD 技术在 CdSe QDs 表 面沉积 AlGaN 超薄层, 以期探讨电池器件性能改 变背后的物理机制.研究发现,引入 AlGaN 超薄 层可以钝化 QDs 表面, 对电解液和 QDs 表面的载 流子复合起到抑制作用.

2 实验部分

2.1 AlGaN 薄膜的制备

PEALD (Angstrom-dep Ⅲ) 系统被用于直接 在 c 面蓝宝石 (Al₂O₃) 衬底上沉积 AlGaN 薄膜. 该系统配有石英基电感耦合等离子体源. 在生长之 前,将蓝宝石衬底分别在丙酮、无水乙醇和去离子 水中超声 5 min 后并用氮气吹干. 随后放入烘箱进 行 60 ℃ 烘干 10 min, 使表面水分完全挥发, 然后 快速放入 PEALD 系统的反应腔内. 样品放入后便 将温度升温至沉积温度,同时对腔体进行抽真空, 在进行薄膜生长前要将衬底保持在衬底温度至少 40 min 以达到温度平衡. 随后便进行 AlGaN 薄膜 的生长,实验使用的 PEALD 系统的等离子体功率 为60W,标准状况下载气流量为5mL/min,使用 高纯 (99.999%) 的 Ar: N2: H2 (1:3:6) 等离子体作为 氮源, 99.999% 纯度的三乙基镓 (TEGa) 和 99.999% 纯度的三甲基铝 (TMAI) 分别作为镓和铝前驱体. 除此之外,高纯(99.999%) 氩气用来作为载气和反 应结束后腔体的吹扫气体. 在沉积开始之前, 衬底 表面需要进行 1200 s 的等离子体处理, 使衬底表 面得以充分的活化. Al_xGa_{1-x}N 的生长采用数字合 金化方式,即 AlN和 GaN交替循环得到 Al_rGa1-rN. 在此之前, 关于 AlN 和 GaN 的生长研 究已经取得不错进展,具体生长过程和参数优化可 以在之前的工作中了解[17-25].

2.2 CdSe QDSCs 的制备

制备 CdSe QDs 的试剂和材料主要有油胺 (OAm, Sigma Aldrich, 纯度 80%—90%), 硒粉 (Se, Alfa Aesar, 纯度 99.99%)、氧化镉 (CdO, Alfa Aesar, 纯度 99.99%)、油酸 (OA, Alfa Aesar, 纯度 90%)、巯基乙酸 (TGA, Alfa Aesar, 纯度 99%). 制 备电解液的试剂主要有九水合硫化钠 (Na₂S·9H₂O, 国药, 纯度≥ 98%)、二水合乙酸锌 (Zn(CH₃COO)₂· 2H₂O, 国药, 纯度≥99%)、硫粉 (S, 国药, 纯度≥ 99.5%). QDSCs 的基底为 FTO 导电玻璃 (Pilkington, 厚度 22 mm, 块阻 14 Ω/square).

QDSCs 的制备包括以下几步. 首先在清洗过 的 FTO 表面上,使用 TiO₂ 浆料采用丝网印刷的 方式分别丝印 4 层透明层及 2 层散射层,作为 TiO₂ 光阳极. 然后分别制备 Cd 源和 Se 源,并用 热注入方法在 280 ℃ 下反应合成 CdSe QDs. 将 制备好的量子点分散液滴在光阳极上利用官能团 辅助自组装法吸附至饱和状态. 吸附完成后,利用 连续离子层吸附和反应法 (SILAR) 制备 ZnS 层 对 QDs 表面钝化. 另外,配置浓度为 2 mol/L Na₂S, 2 mol/L S 和 0.2 mol/L KCl的多硫电解液. 将电解液滴在经盐酸腐蚀后的黄铜片表面制备成 所需对电极. 最后在光阳极和对电极中间滴加电解 液制成具有三明治结构的 QDSCs 电池.

2.3 表征手段

PEALD 生长的 AlGaN 薄膜使用椭圆偏振光 谱 (spectroscopic ellipsometer, SE)、X 射线反射 谱 (X-ray reflection, XRR)、X 射线光电子能谱 (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)、紫外-可见-近红外分光光度计 (UV-Vis-IR) 进行表征. 测 试使用的 SE 型号为 Film Sense FS-1,在1.5—4.5 eV 能量范围内, 入射角为 70°, 通过构建模型对 AlGaN 的厚度进行测量. 利用 XRR 研究薄膜和衬底之间 的界面, XPS 确定样品的化学计量, UV-Vis-IR 确 定薄膜的吸收边.

QDSCs 用高分辨透射电子显微镜 (high-resolution transmission electron microscope, HRTEM) 对 CdSe QDs 进行表征, 用光致发光光谱 (photoluminescence spectra, PL) 测量 CdSe QDs 的吸收峰. 用 Keithley2400 源表和太阳光模拟器 (sciencetech) 在一个标准太阳光下 (AM 1.5G) 表征电流-电压 (*J-V*) 特性曲线, 用 PV Measurement QEX10 测 试量子效率, 其大小可以反映光生载流子的分析效 率及载流子的输运效率.

3 结果与分析

3.1 AlGaN 的制备与表征

AlGaN 薄膜的沉积过程采用 AlN 和 GaN-PEALD 交替循环生长的方式,如图 1 所示,通过 改变 AlN 和 GaN 的循环比例,在 300 ℃ 下沉积 了 3:1 (A3G1), 1:1 (A1G1) 和 1:3 (A1G3) 3 种 循环比例的 AlGaN,整个沉积过程都是按照图 1 循环重复进行,总循环周期为 120. 其中 A1G1 分 别在 200 ℃, 230 ℃, 250 ℃, 280 ℃, 300 ℃ 和 330 ℃ 下沉积,来探究 AlGaN 的生长温度窗口. 生长温度的选择是基于 AlN 和 GaN 的 ALD 温度 窗口.



图 1 (a) 一个完整的 AlGaN-PEALD 循环中 AlN 和 GaN 的生长过程; (b) 在蓝宝石上生长 AlGaN 的循环结构图 Fig. 1. (a) Growth process of AlN and GaN in a complete AlGaN-PEALD cycle; (b) diagram of the cycle structure for growing AlGaN on sapphire.

为确定不同温度下薄膜的厚度, 通过椭偏构建 模型进行测量, 具体温度与厚度的关系如图 2 所 示.可以看出, AlGaN 的生长温度窗口为 230— 300 ℃, 没有超出 GaN 和 AlN 的温度窗口^[19,25], 周 期生长速率约为 0.8 Å/周期 (1 Å = 10⁻¹⁰ m).



图 2 A1G1 的生长温度与薄膜厚度关系 Fig. 2. Growth temperature versus film thickness for A1G1.

众所周知,外延层和衬底之间的界面很大程度 决定了外延层的质量. 而通过 XRR 可以清楚地展 现薄膜和衬底之间关系.图 3 为不同温度下 A1G1 样品的 XRR 谱图. 其中, 200 ℃ 下样品的 XRR 的轮廓显示了对称的 Kiessig 条纹, 这种现象与三 元化合物形成过程中二元化合物之间的界面质量 有关^[34]. 并且在 200 ℃ 下制备的样品其 XRR 数 据 Kiessig 条纹数较多, 说明其具有较大的厚度, 这与通过椭偏观察到的结果一致. 随着温度的升 高, XRR 信号开始衰减, 这是由于表面粗糙度逐渐 变高造成的. 通过对 300 ℃ 下生长的 A3G1, A1G1 和 A1G3 的 XRR 测试结果对比,发现随着 AlN 的 循环比例增大,薄膜的厚度略有增大.通过椭偏可 以得到 300 ℃下 A3G1, A1G1 和 A1G3 的厚度分 别为 11.41, 12.00 和 9.91 nm. 这是由于 AlN 具有 较高的 GPC, 随着 AlN 的循环比例增大, 使薄膜 厚度略有提升. 但随着 GaN 循环比例增大, XRR 信号开始下降.

考虑到不同 Al 含量的 AlGaN 可以改变样品的禁带宽度,对不同比例的 AlGaN 进行了吸光度测试,结果如图 4 所示.通过 Tauc-plot 方法得到不同循环比例 AlGaN 的禁带宽度,结果发现随着GaN 比例的提升,带隙从 A3G1 的 5.81 eV 到 A1G3 的 5.57 eV.即随着GaN 比例的提升, AlGaN 带隙逐渐靠近 GaN 的带隙.根据文献 [35-38] 报道,氧

的掺入可以有效地改变氮化物的能带结构,但并不 是作为杂质能级引入,而是影响价带的边缘能量, 使其禁带宽度增大.因此样品的禁带宽度整体呈现 偏大现象与 PEALD 低温制备的 AlGaN 薄膜中氧 含量较高有关.



图 3 XRR 测试图 (a) 200 °C, 250 °C 和 300 °C 下生长的 A1G1; (b) 300 °C 下生长的 A3G1, A1G1 和 A1G3 Fig. 3. XRR test plots: (a) A1G1 grown at 200 °C, 250 °C and 300 °C; (b) A3G1, A1G1 and A1G3 grown at 300 °C.



图 4 300 ℃下,不同 AlN/GaN 循环比例的吸收谱图 Fig. 4. Absorption spectra of different AlN/GaN cycle ratios at 300 ℃.

为了验证薄膜中 AlGaN 的存在,以及确定制备的 AlGaN 薄膜内的各元素情况,对不同循环比例的 AlGaN 薄膜进行 XPS 表征.为了避免外界环

境对薄膜表面造成的影响,通过 Ar 离子对薄膜刻 蚀后对样品进行测试分析.在所有样品中均存在 Al, Ga, N 元素, A3G1, A1G1, A1G3 的 Al 2p, Ga 2p_{3/2}, N 1s 光谱分别见图 5.

图 5(b), (e), (h) 分别是 A3G1, A1G1, A1G3 的 Ga 2p_{3/2} 精细谱. 其主峰峰位分别为 1117.5, 1117.3 和 1117.1 eV. 以 A1G1 为例, 峰位位于 1117.3 eV 的子峰对应着 Ga—N 键^[39], 占比为 59.33%; 而稍 低峰位为 1116.1 eV 和稍高峰位为 1118.2 eV 的子 峰分别对应 Ga—Ga 键和 Ga—O 键^[21,40], 分别占 比 21.71%, 18.96%. A3G1 中 Ga—O 键占比 34.43%. A1G3 中 Ga—O 键占比 10.90%. 结果表明, GaN 占据着主要成分, 但也有较高含量的 Ga—O 成分 在内. 氧杂质的来源主要有两个, 一个是残留的水 和氧气; 另一个可能是所使用的石英管制 ICP 源 会引入一部分氧杂质. 而较多的 Ga—O 也导致了 AlGaN 带隙的偏大.

图 5(a), (d), (g) 为 3 个样品 Al 2p 的 XPS 图, 其主峰位均为 74.2 eV. 而通过分峰均可以分出两 个子峰. 文献中 Al—N 键和 Al—O 键报道的结合 能分别为 73.5—74.7 eV 和 74.5—75.6 eV^[28,41-43], 所以,可以判定位于 73.9 eV 的峰位 Al—N, 位于 74.7 eV 的峰为 Al—O, 而所有的样品中 AlN 都是 占据主要成分.图 5(c), (f), (i) 展示了 N1s 的 XPS 图, 3 个样品的主峰值能量均为 396.7 eV. 文献 [28,43,44] 报道的 N—Ga, N—Al, N—O 键态的 键能分别为 396.5—397.4 eV, 396.8—397.9 eV 和 398.4—399 eV. 通过分峰处理, 3 个样品的 N—Ga 键的键能为 395.5 eV, N—Al 键的键能为 397.5 eV, N—O 键的键能为 398.5 eV. 此外, 在 N 1s 的图中 还观察到俄歇镓 (Ga auger) 的峰.

虽然 XPS 分析证明了在所有样品中 Ga—N 键的存在以及 AlGaN 薄膜的形成,但薄膜的化学 成分与 ALD 的超循环比例没有直接关联.表 1 列 出了 3 个样品的各种元素比例,随着 AlN/GaN 循 环比例的减小, Al/Ga 的元素比例逐渐增大,从 A3G1 的 9.02 到 A1G3 的 1.25,但薄膜内含有较 高的氧含量,与 Al和 Ga 结合分别形成 Al₂O₃ 和 Ga₂O₃,由于 Al和 Ga 的氧化物带隙较大,所以使 得通过吸收测试得到的带隙结果偏大.



图 5 A3G1 (a)—(c), A1G1 (d)—(f), A1G3 (g)—(i)的 XPS 谱图 (a), (d), (g) Al 2p; (b), (e), (h) Ga 2p_{3/2}; (c), (f), (i) N 1s Fig. 5. XPS spectra of A3G1 (a)–(c), A1G1 (d)–(f), A1G3 (g)–(i): (a), (d), (g) Al 2p; (b), (e), (h) Ga 2p_{3/2}; (c), (f), (i) N 1s.

表 1 不同循环比例生长的 AlGaN 薄膜的元素组成 Table 1. Elemental composition of AlGaN films grown with different cyclic ratios.

Samples	Al/%	${ m Ga}/\%$	N/%	O/%	C/%
A3G1	37.97	4.21	16.03	38.56	3.32
A1G1	31.89	7.28	20.83	35.18	4.82
A1G3	21.88	17.53	27.7	29.53	3.36

3.2 QDSCs 的组装与表征

对合成的 CdSe QDs 进行 HRTEM 表征,具体结果如图 6(a) 所示, CdSe QDs 的结晶性很好, 其直径尺寸约为 5 nm,并且呈现单分散状态.对 CdSe QDs 进行 PL 光谱测试,从图 6(b)可以看 到, CdSe QDs 的发射峰位置在 633 nm 附近,不 同制备条件的 CdSe QDs 的发射峰位不同.本文使 用的 CdSe QDs 的发射峰位较大,说明这个量子点 的波长比较小,可以有较大的吸光范围^[45].通过计 算可以得出 CdSe QDs 的禁带宽度为 1.96 eV.



图 6 CdSe QDs的HRTEM (a) 和稳态 PL 图 (b) Fig. 6. HRTEM (a) and steady-state PL maps (b) of CdSe QDs.

将 CdSe QDs 敏化之后,利用 PEALD 在 QDs 表面进行 AlGaN 的生长,生长完成后再进行 ZnS 常规钝化,其结构示意图如图 7(a)所示.这里生 长 AlGaN 薄膜的方法采用 AlN 和 GaN 循环比为 1:1 方式,考虑到温度对 QDs 和衬底的影响以及 前期的生长研究,初步选择 280 ℃ 作为电池生长 AlGaN 的沉积温度,并分别沉积了不同厚度 (5,20 和 30 cycles) 的 AlGaN 薄膜.另一种结构如图 7(b) 所示,即在 QDs 上先进行 ZnS 钝化, 再利用 PEALD 进行 AlGaN 薄膜的生长.为了和上述结构对比, 分别沉积了相同沉积温度 (280 ℃)、不同厚度 (5, 20 和 30 cycles) 的 AlGaN 薄膜.



图 7 量子点太阳能电池示意图 (a) AlGaN/ZnS; (b) ZnS/ AlGaN

Fig. 7. Schematic diagram of QDSCs: (a) AlGaN/ZnS; (b) ZnS/AlGaN.

将两种结构电池分别进行组装并进行 *J-V*测 试,其结果如图 8 所示,其中 RC 表示不引入 AlGaN 薄膜的参比电池. 通过对比表 2 中的测试参数可以 看出,两种 AlGaN 薄膜插入位置的不同均会引起 短路电流密度 (short-circuit current density, J_{sc}) 和 V_{oc} 的变化. 当 AlGaN 薄膜插入在 CdSe QDs 和 ZnS 钝化层之间时,也就是 AlGaN/ZnS 结构,其 J_{sc} 和 V_{oc} 普遍比 ZnS/AlGaN 结构要高. 通过对比 AlGaN/ZnS 结构电池的测试结果可以得到, 沉积 5 和 20 cycles AlGaN 薄膜相比于参比电池来说, PCE 均有提升. 其中沉积了 5 cycles AlGaN 的电 池效率提升最明显,由 2.02% 提升至 3.13%. 对比 V_{oc} 可以发现引入 AlGaN 薄膜的电池与参比电池 相差不大,主要在于 J_{sc} 和 FF 的改变.

表 2 5, 20 和 30 cycles AlGaN 薄膜不同结构 *J-V* 测试结果

Table 2.	J-V test	results	for	different	$\operatorname{structures}$	of
5,20 and 3	30 cycles	AlGaN	film	s.		

				-
Samples	$J_{ m sc}/({ m mA}{\cdot}{ m cm}^{-2})$	$V_{\rm oc}/{\rm V}$	$\mathrm{FF}/\%$	PCE/%
$5 \mathrm{AlGaN/ZnS}$	9.3	0.56	60.28	3.13
$\rm ZnS/5AlGaN$	7.71	0.53	60.49	2.5
$20 \mathrm{AlGaN/ZnS}$	8.36	0.56	62.69	2.91
$\rm ZnS/20AlGaN$	7.9	0.54	56.87	2.44
$30 \mathrm{AlGaN/ZnS}$	6.02	0.51	65.92	2.01
$\rm ZnS/30AlGaN$	5.39	0.49	58.81	1.57
\mathbf{RC}	6.81	0.51	58.59	2.02



图 8 两种结构下沉积不同周期 AlGaN 薄膜 QDSCs 的 *J-V* 曲线 (a) 5 cycles; (b) 20 cycles; (c) 30 cycles. (d) 5, 20, 30 cycles 的 Nyquist 曲线

Fig. 8. *J-V* curves of QDSCs of AlGaN thin films with different cycles deposited under two structures: (a) 5 cycles; (b) 20 cycles; (c) 30 cycles. (d) Nyquist curves for 5, 20 and 30 cycles.

为进一步研究影响这一现象的原因,对不同厚度的 AlGaN QDSCs 进行电化学阻抗谱测试,如 图 8(d) 所示.根据文献 [46] 报道构建等效电路,通过 ZView软件进行拟合,可以得到其内部的电荷转移阻抗(*R*et-TiO₂),如表 3 所列.*R*et-TiO₂值随着厚度的增大而增大,阻碍了载流子的输运,从而影响器件的效率.从能级上看 AlGaN 薄膜的价带比 TiO₂和 CdSe QDs 价带位置高,这也有利于空穴的传输和抽取.其次,ZnS 钝化的覆盖率并不高,所能达到的钝化效果也很有限.常规方法不能在 TiO₂的多孔结构中进行高覆盖率的薄膜沉积,而 ALD 由于其自限制反应特点,可以在非常复杂的表面进行高均匀性和共形性的薄膜沉积,可以达到非常理想的覆盖率.所以也更有效地对 QDs 表面进行钝化,

表 3 5, 20 和 30 cycles AlGaN QDSCs 的电化学 阻抗谱拟合结果

Table 3.Electrochemicalimpedancespectrumfitting results for 5, 20 and 30 cyclesAlGaN QDSCs.

Samples cycles	5	20	30
$R_{ ext{ct-TiO}_2}/\Omega$	18.93	32.72	41.97

并进一步抑制电解液和 QDs 表面的载流子复合.

4 结 论

本文探究了 c 面蓝宝石衬底上 AlGaN 三元合 金的 PEALD 生长,同时结合 QDSCs 的制备,研 究了 AlGaN 合金的作用. 结果表明利用 PEALD 技术在 300 ℃下生长的不同 AlN/GaN 循环比例 的 AlGaN 三元合金与 Al 组分有关, 在高 Al 组分 下,合金薄膜与衬底之间有较好的界面.由于 PEALD 沉积的样品含氧量较高导致带隙整体偏 大,所以可以通过降低氧含量来减小带隙,在一定 沉积厚度范围内,利用 PEALD 沉积 AlGaN 薄膜 可以显著提升 CdSe QDSCs 的 PCE. 其中, 沉积 5 cycles AlGaN 薄膜电池的 PCE 提升较为明显, PCE可达 3.13%, J_{sc} 高达 9.30 mA/cm². 这说明 PEALD 沉积的 AlGaN 薄膜可以钝化 QDs 表面, 抑制电解液和 QDs 表面的载流子复合,为 PEALD 沉积 AlGaN 三元合金薄膜应用于 QDSCs 修饰界 面提供了可能.

参考文献

- Parkhomenko R G, De Luca O, Kolodziejczyk L, Modin E, Rudolf P, Martínez D, Cunhad L, Knez M 2021 Dalton. Trans. 50 15062
- [2] Zhang X L, Liu Q Y, Liu B D, Yang W J, Li J, Niu P J, Jiang X 2017 J. Mater. Chem. C 5 4319
- [3] Zhang X L, Liu B D, Liu Q Y, Yang W J M, Xiong C, Li J, Jiang X 2017 Appl. Mater. Interfaces 9 2669
- [4] Deminskyi P, Rouf P, Ivanov I G, Pedersen H 2019 J. Vac. Sci. Technol A 37 020926
- [5] Iliopoulos E, Moustakas T D 2002 Appl. Phys. Lett. 81 295
- [6] Moon Y T, Kim D J, Park J S, Oh J T, Lee J M, Ok Y W, Kim H, Park S J 2001 Appl. Phys. Lett. 79 599
- [7] Wu J 2009 J. Appl. Phys. 106 5
- [8] Angerer H, Brunner D, Freudenberg F, Ambacher O, Stutzmann M, Höpler R, Körner H J 1997 Appl. Phys. Lett. 71 1504
- Jain S C, Willander M, Narayan J, Overstraeten R V 2000 J. Appl. Phys. 87 965
- [10] Tonisch K, Buchheim C, Niebelschütz F, Schober A, Gobsch G, Cimalla V, Goldhahn R 2008 J. Appl. Phys. 104 084516
- [11] Jebalin B K, Shobha R A, Prajoon P, Kumar N M, Nirmal D 2015 Microelectron. J. 46 1387
- [12] Chakroun A, Jaouad A, Bouchilaoun M, Arenas O, Soltani A, Maher H 2017 Phys. Status Solidi A 214 1600836
- [13] Ruterana P, De Saint Jores G, Laügt M, Omnes F, Bellet-Amalric E 2001 Appl. Phys. Lett. 78 344
- [14] Yang W X, Zhao Y K, Wu Y Y, Li X F, Xing Z W, Bian L F, Lu S L, Luo M C 2019 J. Cryst. Growth 512 213
- [15] Puurunen R L 2005 J. Appl. Phys. 97 9
- [16] Ozgit C, Donmez I, Alevli M, Biyikli N 2012 J. Vac. Sci. Technol. A 30 01A124
- [17] Liu S J, Zhao G, He Y F, Wei H Y, Li Y, Qiu P, Zheng X H 2019 ACS Appl. Mater. Interfaces 11 35382
- [18] Liu S J, He Y F, Wei H Y, Qiu P, Song Y M, An Y L, Zheng X H 2019 Chin. Phys. B 28 026801
- [19] Liu S J, Peng M Z, Hou C X, He Y F, Li M L, Zheng X H 2017 Nanoscale Res. Lett. 12 1
- [20] Qiu P, Wei H Y, An Y, Wu Q, Du W, Jiang Z, Zheng X H 2019 Ceram Int. 46 5765
- [21] He Y F, Li M L, Liu S J, Wei H Y, Ye H Y, Song Y M, Zheng X H 2019 Acta Metall. Sin. (English Letters) 32 1530
- [22] He Y F, Li M L, Wei H Y, Song Y, Qiu P, Peng M, Zheng X H 2021 Appl. Surf. Sci. 566 150684
- [23] Song Y, He Y F, Li Y, Wei H Y, Qiu P, Huang Q, Zheng X H 2021 Cryst. Growth Des. 21 1778
- [24] Song Y M, Li Y F, He Y F, Wei H Y, Qiu P, Hu X T, Su Z L, Jiang Y, Peng M Z, Zheng X H 2022 ACS Appl. Mater.

Interfaces 14 16866

- [25] Liu S J, Zhao G, He Y F, Li Y F, Wei H Y, Qiu P, Wang X Y, Wang X X, Cheng J D, Peng M Z, Zaera F, Zheng X H 2020 Appl. Phys. Lett. 116 211601
- [26] Nepal N, Anderson V R, Hite J K, Eddy C R 2015 Thin Solid Films 589 47
- [27] Rouf P, Palisaitis J, Bakhit B, O'Brien N J, Pedersen H 2021 J. Mater. Chem. C 9 13077
- [28] Choi S, Ansari A S, Yun H J, Kim H, Shong B, Choi B J 2020 J. Alloy. Compd. 854 157186
- [29] Ergen O, Gilbert S M, Pham T, Turner S J, Tan M T Z, Worsley M A, Zettl A 2017 Nat. Mater. 16 522
- [30] Wei H Y, Wu J, Qiu P, Liu S, He Y F, Peng MZ, Li D, Meng Q, Zaera F, Zheng X H 2019 J. Mater. Chem. A 7 25347
- [31] Wei H Y, Qiu P, Peng M Z, Wu Q, Liu S, An Y, He Y F, Song Y M, Zheng X H 2019 Appl. Surf. Sci. 476 608
- [32] Li Y, Wang X X, Wei H Y, Qiu P, He Y F, Song Y M, Duan Z, Shen C T, Peng M Z, Zheng X H 2021 Acta Phys. Sin. 70 187702 (in Chinese) [李晔, 王茜茜, 卫会云, 仇鹏, 何荧峰, 宋祎 萌, 段彰, 申诚涛, 彭铭曾, 郑新和 2021 物理学报 70 187702]
- [33] Zhang Q, Parimoo H, Martel E, Zhao S 2022 Ecs. J. Solid State Sc. 11 116002
- [34] Portillo M C, Hernández S G, Bernal Y P, Velis I M, Cab J V, Alcántara S, Alvarado J 2020 Opt. Mater. 108 110206
- [35] Koo A, Budde F, Ruck B, Trodahl H, Bittar A, Preston A, Zeinert A 2006 J. Appl. Phys. 99 034312
- [36] Choi Y Y, Choi K H, Kim H K 2011 J. Electrochem. Soc. 158 J349
- [37] Su L X, Chen S Y, Zhao L Q, Zuo Y Q, Xie J 2020 Appl. Phys. Lett. 117 211101
- [38] Sun X J, Wu C, Wang Y C, Guo D Y 2022 J. Vacuum Sci. Technol. B 40 012204
- [39] Zhang J, Li S L, Xiong H, Tian W, Li Y, Fang Y Y, Wu Z H, Dai J N, Xu J T, Li X Y, Chen C Q 2014 Nanoscale Res. Lett. 9 341
- [40] Liang Q, Yang M Q, Zhang J Y, Wang R Z 2022 Acta Phys. Sin. 71 097302 (in Chinese) [梁琦,杨孟骐,张京阳,王如志 2022 物理学报 71 097302]
- [41] Feng J H, Tang L D, Liu B W, Xia Y, Wang B 2013 Acta Phys. Sin. 62 117302 (in Chinese) [冯嘉恒, 唐立丹, 刘邦武, 夏 洋, 王冰 2013 物理学报 62 117302]
- [42] Motamedi P, Cadien K 2014 Appl. Surf. Sci. 315 104
- [43] Alevli M, Haider A, Kizir S, Leghari S A, Biyikli N 2016 J. Vac. Sci. Technol. A 34 01A137
- [44] Wang Q, Cheng X H, Zheng L, Shen L Y, Li J L, Zhang D L, Qian R, Yu Y H 2017 RSC Adv. 7 11745
- [45] Qu L H, Peng X G 2002 J. Am. Chem. Soc. 124 2049
- [46] Ren F M, Li S J, He C L 2015 Sci. China Mater. 58 490

Atomic layer deposition of AlGaN alloy and its application in quantum dot sensitized solar cells^{*}

Liu Heng¹⁾ Li Ye¹⁾ Du Meng-Chao¹⁾ Qiu Peng¹⁾ He Ying-Feng¹⁾ Song Yi-Meng²⁾ Wei Hui-Yun¹⁾ Zhu Xiao-Li¹⁾ Tian Feng¹⁾ Peng Ming-Zeng¹⁾ Zheng Xin-He^{1)†}

1) (Beijing Key Laboratory for Magneto-Photoelectrical Composite and Interface Science,

School of Mathematics and Physics, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

2) (School of Electronic Information and Electrical Engineering, Huizhou University, Huizhou 516007, China)

(Received 29 January 2023; revised manuscript received 28 April 2023)

Abstract

The role of plasma-enhanced atomic layer deposition growth of AlGaN ternary alloys on *c*-planar sapphire substrates and the preparation of quantum dot-sensitized solar cells are explored in this work. The interface between the film and the substrate as well as the band gap of AlGaN ternary alloys during atomic layer deposition is dependent on Al component. At high Al fraction, there appears a good interface between the AlGaN alloy film and the substrate, however, the interface becomes rough when the Al fraction is reduced. The AlGaN alloy prepared by atomic layer deposition has a high band gap, which is related to the oxygen content within the film. Subsequently, CdSe/AlGaN/ZnS and CdSe/ZnS/AlGaN structured cells are prepared and analyzed for quantum dot solar cells from AlGaN films with an AlN/GaN cycle ratio of 1:1. It is found that AlGaN can modify and passivate quantum dots and TiO₂, which can wrap and protect the structure of TiO₂ and CdSe quantum dot, thus avoiding the recombination of photo-generated carriers. This modification effect is also reflected in the improvement of open-circuit voltage, short-circuit current, filling factor and photovoltaic conversion efficiency of quantum dot solar cells. These factors are discussed in this work, trying to modify carrier transport characteristics of AlGaN films prepared by atomic layer deposition.

Keywords: AlGaN, plasma enhanced atomic layer deposition, CdSe quantum dots, solar cell

PACS: 77.84.Bw, 81.15.-z, 73.63.Kv, 88.40.H-

DOI: 10.7498/aps.72.20230113

^{*} Project supported by the National Key Research and Development Program of China (Grant No. 2018YFA0703700), the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 52002021), and the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China (Grant No. FRF-IDRY-20-037).

[†] Corresponding author. E-mail: xinhezheng@ustb.edu.cn

物理学报Acta Physica Sinica





Institute of Physics, CAS

A1GaN合金的原子层沉积及其在量子点敏化太阳能电池的应用

刘恒 李晔 杜梦超 仇鵰 何荧峰 宋祎萌 卫会云 朱晓丽 田丰 彭铭曾 郑新和

Atomic layer deposition of AlGaN alloy and its application in quantum dot sensitized solar cells

Liu Heng Li Ye Du Meng-Chao Qiu Peng He Ying-Feng Song Yi-Meng Wei Hui-Yun Zhu Xiao-Li Tian Feng Peng Ming-Zeng Zheng Xin-He

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 72, 137701 (2023) DOI: 10.7498/aps.72.20230113 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.72.20230113 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

原子层沉积的超薄InN强化量子点太阳能电池的界面输运

Enhancement of interface transportation for quantum dot solar cells using ultrathin InN by atomic layer deposition 物理学报. 2021, 70(18): 187702 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210554

溶液法制备全无机钙钛矿太阳能电池的研究进展

Research progress of solution processed all-inorganic perovskite solar cell 物理学报. 2019, 68(15): 158806 https://doi.org/10.7498/aps.68.20190355

在空穴传输层聚(3-己基噻吩)中添加1,8-二碘辛烷改善碳基钙钛矿太阳能电池的性能

Improvement in performance of carbon-based perovskite solar cells by adding 1, 8-diiodooctane into hole transport layer 3-hexylthiophene

物理学报. 2021, 70(19): 198403 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210586

扭曲二维结构钝化的钙钛矿太阳能电池

Perovskite solar cells passivated by distorted two-dimensional structure 物理学报. 2019, 68(15): 158802 https://doi.org/10.7498/aps.68.20190306

喷墨打印钙钛矿太阳能电池研究进展与展望

Inkjet printed perovskite solar cells: progress and prospects 物理学报. 2019, 68(15): 158807 https://doi.org/10.7498/aps.68.20190302

氧化锌纳米棒形貌控制及其在钙钛矿太阳能电池中作为电子传输层的应用

Morphology control of zinc oxide nanorods and its application as an electron transport layer in perovskite solar cells 物理学报. 2020, 69(17): 178101 https://doi.org/10.7498/aps.69.20200555